R14

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-026688

(43) Date of publication of application: 25.01.2002

(51)Int.Cl.

H03H 9/145 H01L 41/09 H03H 9/25

(21)Application number : 2000-211105

(71)Applicant: TOPPAN PRINTING CO LTD

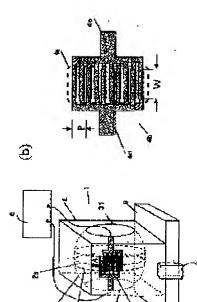
(22)Date of filing: 12.07.2000

(72)Inventor: NAKASO NOBUTAKA

È

(54) SPHERICAL SURFACE ACOUSTIC WAVE ELEMENT (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a compact spherical surface acoustic wave element that has far enhanced performance than that of a conventional spherical surface acoustic wave element, is easily designed to be not susceptible to handling and an external environment and applicable to fluid sensors. SOLUTION: The spherical surface acoustic wave element is provided with a substrate that has an inner surface consisting of at least part of a spherical surface and being consecutive in a torus shape and with a surface acoustic wave generating means that is provided onto an inner surface of the substrate and generates a surface acoustic wave toward a direction of the consecutive surface of the substrate. The surface acoustic wave generating means is characterized in that it generates the surface acoustic wave in the consecutive direction of the inner surface of the substrate without being diffused in a direction in crossing with the consecutive direction along the inner surface.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-26688 (P2002-26688A)

(43)公開日 平成14年1月25日(2002.1.25)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		テーマコート*(参考)
H03H	9/145		H03H	9/145	Z 5J097
H01L	41/09			9/25	Z
H03H	9/25		H01L	41/08	С

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 13 頁)

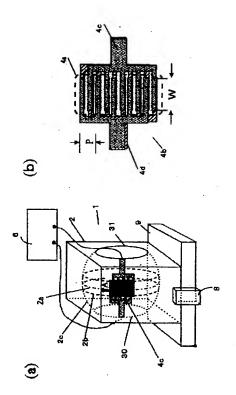
(21)出願番号	特願2000-211105(P2000-211105)	(71)出願人	000003193
(22)出顧日	平成12年7月12日(2000.7.12)	(72)発明者	凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1丁目5番1号 中曽 教尊 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内
		Fターム(参	考) 5J097 AA23 BB01 DD01 EE01

(54) 【発明の名称】 球状弾性表面波素子

(57)【要約】

【課題】従来に比べ遥かに性能を高めることが出来るばかりでなく、コンパクトで、取り扱いや外部環境の影響を受けにくくすることが容易で、流体センサーにも応用可能な球状弾性表面波素子を提供する。

【解決手段】少なくとも球面の一部で形成されていて円環状に連続している内表面を有した基材と、上記基材の内表面に設けられ、上記基材の内表面の連続する方向に向かう弾性表面波を発生する弾性表面波発生手段と、を備えており、弾性表面波発生手段が上記内表面に沿い上記連続する方向と交差する方向に拡散せずに上記基材の内表面の連続する方向に向かうよう弾性表面波を発生させることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも球面の一部で形成されていて円環状に連続している内表面を有した基材と;上記基材の内表面に設けられ、上記基材の内表面の連続する方向に向かう弾性表面波を発生する弾性表面波発生手段と;を備えており、弾性表面波発生手段が上記内表面に沿い上記連続する方向と交差する方向に拡散せずに上記基材の内表面の連続する方向に向かうよう弾性表面波を発生させる、ことを特徴とする球状弾性表面波素子。

1

【請求項2】上記基材は非圧電材料で形成されていて、 上記弾性表面波発生手段は、上記基材の内表面に設けられ、圧電材料膜を有すると共に圧電材料膜に電界を印可 して上記基材の内表面の連続する方向に弾性表面波を発 生させることを特徴とする請求項1に記載の球状弾性表 面波素子。

【請求項3】上記基材は圧電材料で形成されていて、上記弾性表面波発生手段は、上記基材の内表面に設けられ、基材に電界を印可して上記基材の内表面の連続する方向に弾性表面波を発生させるように形成されていることを特徴とする請求項1に記載の球状弾性表面波素子。 【請求項4】上記電界を印可する手段は、高周波電源に接続される櫛形電極を含んでいる、ことを特徴とする請求項2または請求項3に記載の球状弾性表面波素子。

【請求項5】櫛形電極の発生する弾性表面波の波長は上記球面の半径の1/10以下であることを特徴とする請求項4に記載の球状弾性表面波素子。

【請求項6】 櫛型電極の、発生する弾性表面波の伝搬方向に直交する方向における電極の重なり幅は上記球面の直径の半分以下で上記半径の1/100以上である、ことを特徴とする請求項4又は請求項5に記載の球状弾性表面波素子。

【請求項7】上記基材はレーザービームを透過する材料で構成されるとともに、内表面の少なくとも一部に、上記レーザービームを吸収して弾性表面波を含む弾性振動を発生するレーザービーム吸収層を弾性表面波発生手段として有することを特徴とする請求項1の球状弾性表面波素子。

【請求項8】上記基材の内部は、真空あるいは特定の気体または液体が満たされているか封入されていることを特徴とする請求項1から7いずれか1項記載の球状弾性 40表面波素子。

【請求項9】上記基材は、円環状に弾性表面波が伝搬する領域によって隔てられた2つの球面領域の一方あるいは両方に、基材内部に/から流体を流入/流出することを目的とした開口をもつことを特徴とする請求項1から8いずれか1項記載の球状弾性表面波素子。

【請求項10】上記基材の内面側に、外部から流入される気体や液体と反応して、弾性的性質が変化する反応性材料によりなる層が形成されたことを特徴とする請求項1から9いずれか1項記載の球状弾性表面波素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は弾性表面波素子に 関係しており、より詳細には、少なくとも球面形状の一 部で形成されていて円環状に連続している内表面を有し た基材の上記内表面に弾性表面波発生手段を設けた球状 弾性表面波素子に関係している。

[0002]

【従来の技術】基材上に弾性表面波を発生させるとともに基材上に発生された弾性表面波を受信するものとして弾性表面波素子は従来から良く知られている。従来の弾性表面波素子では圧電体上に1対の櫛形電極が設けられていて、一方の櫛形電極に高周波電圧を供給することにより一方の櫛形電極の並んでいる方向に弾性表面波を発生させ、他方の櫛形電極が一方の櫛形電極から発生される弾性表面波の移動方向に配置されていて上記弾性表面波を受け取る。弾性表面波素子は、遅延線、発信機の為の発振素子及び共振素子、周波数を選択する為のフィルター、化学センサー、バイオセンサー、またはリモートタグ等に使用されている。

[0003]

20

【発明が解決しようとする課題】そして弾性表面波素子において共振周波数の精度を高める為には、1対の櫛形電極相互間を弾性表面波が伝搬する際の伝搬損失を出来る限り小さくすることが望まれている。

【0004】しかしながら、通常の弾性表面波素子は1 対の櫛形電極が設けられている圧電体の表面及び基材の 表面が平坦であるので、一方の櫛形電極から発生された 弾性表面波は他方の櫛形電極に向かい伝搬する間に上記 表面上で伝搬方向と直交する方向にも拡散し弱まってし まう。この為に弾性表面波の伝搬損失を小さくすること が出来ず、ひいては弾性表面波素子における性能を高め ることに限界がある。また、球状基材の外表面に櫛型電 極を用いるなどしてコンパクトで電気的に優れた弾性表面波 素子を構成することも出来るが、外部に弾性表面波が伝 搬する領域が露出するために、接触が許されない部分が 存在し、取り扱いや固定、さらに、電気的な処理を行う に必要な電気部品をそれに付加するにその十分なスペース を球の表面に確保できないなどの難がある。さらに、気 体や液体のセンサーとして用いるにしても、それら流体が流 れる経路の中に挿入しなくてはならず、特に小さな配管 中、或いは少量の被観測流体しか準備できない場合には 困難になる。

【0005】この発明はこのような事情の下でなされ、この発明の課題は、従来の弾性表面波素子に比べ遥かに性能を高めることが出来るばかりでなく、コンパクトでもある球状弾性表面波素子を提供し、且つ外部雰囲気の影響を受けにくい構成にすることが容易で、固定が容易で、さらに、流体を扱うセンサーを容易に構成出来、さ50らに、入出力に必要な電気部品などを容易に追加可能な

弾性表面波素子を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明はかかる課題を解決するものであり、請求項1の発明は、少なくとも球面の一部で形成されていて円環状に連続している内表面を有した基材と、上記基材の内表面に設けられ、上記基材の内表面の連続する方向に向かう弾性表面波発生する弾性表面波発生手段と、を備えており、弾性表面波発生手段が上記内表面に沿い上記連続する方向と交差する方向に拡散せずに上記基材の内表面の連続する方向に向かうよう弾性表面波を発生させる、ことを特徴とする球状弾性表面波素子、としたものである。

【0007】本発明の請求項2の発明は、上記基材は非 圧電材料で形成されていて、上記弾性表面波発生手段 は、上記基材の内表面に設けられ、圧電材料膜を有する と共に圧電材料膜に電界を印可して上記基材の内表面の 連続する方向に弾性表面波を発生させることを特徴とす る請求項1に記載の球状弾性表面波素子、としたもので ある。

【0008】本発明の請求項3の発明は、上記基材は圧 20 電材料で形成されていて、上記弾性表面波発生手段は、上記基材の内表面に設けられ、基材に電界を印可して上記基材の内表面の連続する方向に弾性表面波を発生させるように形成されていることを特徴とする請求項1に記載の球状弾性表面波素子、としたものである。

【0009】本発明の請求項4の発明は、上記電界を印可する手段は、高周波電源に接続される櫛形電極を含んでいる、ことを特徴とする請求項2または請求項3に記載の球状弾性表面波素子、としたものである。

【0010】本発明の請求項5の発明は、櫛形電極の発 30 生する弾性表面波の波長は上記球面の半径の1/10以 下であることを特徴とする請求項4に記載の球状弾性表 面波素子、としたものである。

【0011】本発明の請求項6の発明は、櫛型電極の、発生する弾性表面波の伝搬方向に直交する方向における電極の重なり幅は上記球面の直径の半分以下で上記半径の1/100以上である、ことを特徴とする請求項4又は請求項5に記載の球状弾性表面波素子、としたものである。

【0012】本発明の請求項7の発明は、上記基材はレーザービームを透過する材料で構成されるとともに、内表面の少なくとも一部に、上記レーザービームを吸収して弾性表面波を含む弾性振動を発生するレーザービーム吸収層を弾性表面波発生手段として有することを特徴とする請求項1の球状弾性表面波素子、としたものである

【0013】本発明の請求項8の発明は、上記基材の内部は、真空あるいは特定の気体または液体が満たされているか封入されていることを特徴とする請求項1から7いずれか1項記載の弾性表面波素子、としたものであ

る。

【0014】本発明の請求項9の発明は、上記基材は、 円環状に弾性表面波が伝搬する領域によって隔てられた 2つの球面領域の一方あるいは両方に、基材内部に/から 流体を流入/流出することを目的とした開口をもつこと を特徴とする請求項1から8いずれか1項記載の弾性表 面波素子、としたものである。

4

【0015】本発明の請求項10の発明は、上記基材の内面側に、外部から流入される気体や液体と反応して、弾性的性質が変化する反応性材料によりなる層が形成されたことを特徴とする請求項1から9いずれか1項記載の弾性表面波素子、としたものである。

【0016】上述した課題を達成する為に、この発明に従った球状弾性表面波素子は、少なくとも球面形状の一部で形成されていて円環状に連続している内表面を有した基材と、上記基材の内表面に設けられ、上記基材の内表面の連続する方向に向かう弾性表面波を発生する弾性表面波発生手段と、を備えており、弾性表面波発生手段が上記内表面に沿い上記連続する方向と交差する方向に拡散せずに上記連続する方向に向かうよう弾性表面波を発生させる、ことを特徴としている。この為に弾性表面波は上記内表面に沿い少なくとも上記内表面の円周距離を拡散することなく伝搬することが出来、ひいては無限に伝搬することが出来る。

【0017】従って、従来の弾性表面波素子に比べ遥かに性能を高めることが出来るし、基材が少なくとも球面の一部で形成されていて円環状に連続している内表面を有しているのでコンパクトでもある。

【0018】さらに、上記基材は非圧電材料で形成されていて、上記弾性表面波発生手段は、上記基材の内表面に設けられ、圧電材料膜を有すると共に圧電材料膜に電界を印可して上記基材の内表面の連続する方向に弾性表面波を発生させることを特徴とすることで、効率よく弾性表面波を励起し、性能の良い素子を構成することができる

【0019】また、上記基材が圧電材料で形成されていている場合も、上記弾性表面波発生手段は、上記基材の内表面に設けられ、基材に電界を印可して上記基材の内表面の連続する方向に弾性表面波を発生させることを特徴とすることで効率よく弾性表面波を励起し、性能の良い素子を容易に構成することができる。

【0020】ここで、上記電界を印可する手段は、高周 波電源に接続される櫛形電極を含んでいることを特徴と するのでさらに高い効率で、且つ特定の方向に弾性表面 波を励起することが出来、結果としてさらに性能の良い 素子を構成することができる。

【0021】さらに、櫛形電極の発生する弾性表面波の 波長は上記球面の半径の1/10以下であることを特徴 とすることにより、振動が球全体の固有振動ではなく、 波長が電極周期に等しい弾性表面波とみなせる。 20

【0022】また、櫛型電極および付随の電気回路パタ ーンなどの表面構造の全幅は、球の周囲長の半分以下で ある必要があり、したがって櫛型電極の重なり部分の合 理的な幅は直径の半分以下となる。一方、櫛型電極の電 極の重なり幅が半径の1/100以下になると、表面波は伝 搬とともに大きく拡散し球全面において振動が無視でき なくなるため、電極回路パターンや構造保持体などを球 面の内表面に設置することが困難になる。さらに、セン サーなどを構成する際の基材内面にたとえば気体や液体 を流入排出するための開口を、弾性表面波の伝搬に影響 10 を与えないで作ることが困難となる。

【0023】さらに基材をレーザービームを透過する材 料で構成されるとともに、内表面の少なくとも一部に上 記レーザービームを吸収して弾性表面波を含む弾性振動 を励起するレーザービーム吸収層を弾性表面波発生手段 として有する球状弾性表面波素子は、基材内部に圧電材 料や電極パターンを構成することなく弾性表面波を発生 且つ検出することができ、基材内面に圧電材料が腐食さ れる活性の高い液体や気体を通過或いは封入しても使用 できる利点を持つ。

【0024】さらに、上記基材の内部は、真空あるいは 特定の気体または液体が満たされているか封入すれば、 湿気等を初めとする外部雰囲気の変化の影響を意図的に 抑えることが出来る利点を持たせることが出来る。

【0025】さらに、上記基材は、円環状に弾性表面波 が伝搬する領域によって隔てられた2つの球面領域の一 方あるいは両方に、基材内部に/から流体を流入/流出す ることを目的とした開口をもつことで、それらの開口部 に被分析流体を接続するだけで、流体の存在が基材内部 を伝搬する弾性表面波の伝播状況に影響をあたえること を介して流体検出センサーなどを容易に構成できる。

【0026】上記基材の内面側に、外部から挿入される 気体や液体と反応して、弾性的性質が変化する反応性材 料によりなる層を構成すれば、特に、極少量の被分析流 体しか用意できない場合も、球形状の基材内部を満たす に必要な量があればよい利点を持っている。

[0027]

【発明の実施の形態】以下この発明の第1の実施の形態 に従った球状弾性表面波素子について添付の図面中の図 1を参照しながら詳細に説明する。図1(a)は本発明 40 の球状弾性表面波素子の第一の実施の形態例を斜視で表 した説明図で、図1(b)は本形態例に係る弾性表面波 発生手段を平面で表した説明図である。

【0028】第1の実施の形態に従った球状弾性表面波 素子1は、球形状の内表面2cを持つ基材2と、基材2 の内表面2 c上の所望の位置に設置された弾性表面波発 生手段4と、を備えている。弾性表面波発生手段4は自 身の設置位置を通過する基材2の内表面2cの連続する 方向にある最大円周線2aに沿い矢印Aで示す如く移動 する弾性表面波を発生させる。弾性表面波発生手段4が 50

発生させる上記弾性表面波は、基材2の内表面2cにお いて最大円周線2 a に沿い少なくとも球面の一部で構成 されていて円環状に連続している円環領域2b内を移動 し、上記内表面2 c に沿い上記内表面2 c が連続する方 向にある最大円周線2aに対し交差する方向において円 環領域2b外に拡散しない。

6

【0029】より詳細に説明すると、例えば直径12. 5mmの球形状の内面を持つ基材2は非圧電材料、例え ばセラミック、により形成されている。弾性表面波発生 手段4は、基材2の内表面2c上の上記所望の位置に貼 り付けられた圧電材料膜4 a と、圧電材料膜4 a 上下に 設けられ上記連続する方向に振動する振動手段4 b と、 を備えている、この実施の形態において、振動手段4b は、高周波電源6に接続されている櫛形電極4c(上部 電極)、4d(下部電極)を備えている。櫛形電極4 c、4dの複数の電極片は上記連続する方向に配列され ていてその電極の重なり幅Wが2mmであり、且つ電極周 期Pは350ミクロンであり、最大円周線2aに対し交 差する方向において円環領域2 b外から高周波電源6の 両極が接続されている。

【0030】球状弾性表面波素子1は、最大円周線2a に対し交差する方向において円環領域 2 b 外から球形状 の基材2の外表面に固定された1対の支持体8により基 板9上から上方に支持されている。

【0031】弾性表面波発生手段4から発生される弾性 表面波の波長は350ミクロンであり、球形状内面を持 つ基材2の内表面2cの半径の1/10以下に設定され ていて、この為に櫛形電極4cの複数の電極周期Pの距 離も350ミクロンで球形状内面を持つ基材2の内表面 の半径の1/10以下に設定されている。さらに、上記 内表面2cに沿い上記連続する方向と交差する方向にお ける上記弾性表面波の幅は3mm弱であり、球形状の内 面の基材2の直径12.5mm以下(より好ましくは、 この直径の半分以下)で上記半径の1/100以上にな るよう設定されている。この為に、櫛形電極4 c、4 d の重なり幅は球形状の基材2の直径以下(より好ましく は、この直径の半分以下)で上記半径の1/100以上 になるよう設定されている。

【0032】なおこの発明は、本願の発明者等が球面形 状を持つ材料内面において所定の範囲の円弧(球形状内 表面上の直線的な音源幅)で上記円弧と直交する方向に 弾性表面波を発生させることにより上記円弧と直交する 方向に沿い弾性表面波が上記円弧の方向に拡散すること なく上記円弧と直交する方向に上記球状内面を周回する ことを発見したことによりなされた。

【0033】なお上記所定の範囲よりも小さな弾性表面 波の発生源(音源)では、話しを簡単にする為に弾性表 面波の発生源を点とすると、弾性表面波は発生源を中心 にして球形状内面を持つ基材の内表面上を同心円状に広 がった後に上記発生源とは正反対の側の地点に向かい同

心円状に集束し、また上記正反対の側の地点から球形状 の基材の内表面上を同心円状に広がった後に球形状の基 材の内表面において上記正反対の側の地点とは正反対に 位置する弾性表面波の発生源に再度集束する。即ち、ト 記所定の範囲よりも小さな弾性表面波の発生源では、弾 性表面波の発生源から放射された弾性表面波は上記内表 面においてその進行方向と直交する方向に拡散してしま い、電極取り出しや、内部に流体を入排出する為の開口 の形成によって弾性表面波の伝搬に影響を与えてしま

【0034】幅の広い弾性表面波の発生源では、発生源 から発生された弾性表面波は上記所定の範囲の中心を通 過し上記所定の範囲の円弧と直交する方向に沿い移動す るとともに上記円弧を含む円周線を赤道と仮考えた時の 極に該当する位置に向かい集束し、極に該当する位置を 通過した後は上記円周線上において上記所定の範囲とは 正反対の側で上記所定の範囲と同じ所定の範囲に拡散 し、さらに別の極に該当する位置に向かい集束し、別の 極に該当する位置を通過した後は上記所定の範囲に再度 拡散するという、球の半周毎に集束と拡散とを繰り返し*20 $n\phi_{\perp}$, $rsin\theta_{\perp}$) となるため、

* ている。この場合も理論的には無限に繰り返し可能であ るが、点に集束するときに局所的に振幅が大きくなりす ぎることによって線形効果が生じて出力に予想外の影響 が出る事が考えられる。それ以外の場合でも、電極取り 出し口や流体の入排出項の取り付け場所が内面内に確保 できないなどの問題が生じる。

【0035】弾性表面波が上記円弧の方向に拡散するこ となく上記円弧と直交する方向に上記球面を周回する現 象の為の条件は以下のようにして求められた。ここで説 10 明図は球表面を仮定して行うが、内表面の場合も外表面 の場合もまったく同じである。

【0036】図2には、本発明の効果を示す計算のため の座標系が示されている。xyz座標軸と半径rの球面 の交点をA、B、Cとして、円弧ACに対し平行な円弧 DF上の点Pから発生した弾性表面波が円弧CG上の点 Qに達するとする。角度 ϕ 。、 θ 。、 ϕ 1 、 θ 1 を図2 中に示したように取ると、点P, Qの座標は (rcos ϕ_0 cos θ_0 , rsin ϕ_0 , rcos ϕ_0 sin θ 。) 及び $(r\cos\phi_1\,\cos\theta_1\,,\,r\cos\theta_1\,si$

 $PQ^{2} = 2 r^{2} \left[1 - \cos \phi_{0} \cos \theta_{0} \cos \phi_{1} \cos \theta_{1} - \cos \phi_{1} \cos \phi_{1} \right]$ $\sin \phi_0 \cos \phi_1 \cos \theta_1 - \cos \phi_0 \sin \phi_0 \sin \theta_1$] ...(1) である。従って、角 $POQ = \theta$ とおくと余弦定理より $\cos \theta = \cos \phi_{\circ} \cos \theta_{\circ} \cos \phi_{1} \cos \theta_{1} +$ $\sin \phi_0 \cos \phi_1 \cos \theta_1 + \cos \phi_0 \sin \phi_0 \sin \theta_1$

の関係が成り立つ。

% [0038]

【0037】点Pで発生した弾性表面波の点Qにおける 粒子変位の半径方向成分は、

【数1】

$$u_r = R_e \left[\frac{C}{\sqrt{\sin \theta}} \exp \left\{ im(\theta - \frac{C_R t}{r}) \right\} \right]$$

[0039] である (Viktorov, Raylei gh and Lamb Waves)。なおここで、 Cは定数、mは円周の長さと弾性表面波の波長との比 で、波数パラメータと呼ぶ。またCkはレイリー波速 度、t は時間である。角度 θ は式(2)から求められ る。点Eから見こむ角度が 2θ 、の円弧状音源による点 Qの音場は、式(3)を θ 。について $-\theta$ 、から θ 、ま で積分することにより得られる。音場分布は点〇の迎角 θ を変化させて計算することで求められる。

【0040】図3の(a), (b), (c), そして (d) には点PがXZ面上にある $\phi_0 = 0$ の場合につい て上記の式(3)を使用して求めた弾性表面波が球形状 の基材12上を伝搬する4つの状態が示されている。

【0041】図3の(a), (b), そして(c)は、 波数パラメータm=600の場合の音場(粒子変位の絶 対値の角度 0 依存性)を調べた結果である。図の各々 40 において、最も下のプロットは球面上の弾性表面波の伝 搬を表す角度(伝搬角) φ₁が10°の場合の音場であ り、上に向かって20°づつ増加した場合の音場が順に プロットしてある。

【0042】図30(a)は、開口半角 $\theta_{\lambda}=30^{\circ}$ の 場合である。この場合には、図3の(a)から明らかな ように、弾性表面波の伝搬状態は集束ビーム形状であ る。即ち、伝搬角 φ ι が増加するにつれて音場の幅が減 少しの1 = 90°で最小になった後は再び幅が増加し対 極点180°で音源上と同じ分布が再現される。以降は 50 180°毎に上記同じ変化が繰り変えされ、何周回って

も同じ変化が繰り変えされる。これは回折による波の拡散が全く無い球面に独特な現象である。この場合、開口半角 $\theta_{\lambda}=30^{\circ}$ よりも音場が広がることがなく、 $\theta_{1}<\theta_{\lambda}$ の帯状部分に弾性表面波のエネルギーが閉じ込められている。この場合には、球形状の基材 12の外表面において $\theta_{1}>\theta_{\lambda}$ の部分に他の物体を接触させても音場に擾乱は生じない。

【0043】図30(c)は、開口半角 $\theta_{\Lambda}=1$ °の場合である。この場合には、図30(c)から明らかなように、弾性表面波の伝搬状態は点音源の場合と類似した発散ビーム形状である。即ち、伝搬角 ϕ_{Λ} が増加するにつれて音場の幅も増加し $\phi_{\Lambda}=90$ °で最大になった後は再び幅が減少し対極点180°で音源上と同じ分布が再現される。この場合は、図30(a)を参照しながら上述した集束ビームに場合とは異なり、 θ_{Λ} の帯状部分に弾性表面波のエネルギーが閉じ込められることが無く、 $\phi_{\Lambda}=90$ °では略大円全体に広がってしまう。この場合には、球形状の基材1200外表面において $\phi_{\Lambda}=90$ °において球形状の基材1200外表面の $\theta_{\Lambda}>\theta_{\Lambda}$ 0部分に他の物体を接触させると音場に擾乱が生1200

【0044】図30(b)は、開口半角 $\theta_{\lambda}=3.5$ °の場合である。この場合には、図30(b)から明らか*

波数パラメータm

(球の周囲長/弾性表面波波長)

なおこれは、数値計算による近似値である。

【0049】以上詳述したことから明かなように、この実施の形態では、波数パラメータmから上記の式(3)を使用してコリメート角 θ には を求めるようにしている。そして、球形状の内面を持つの基材2の内表面上の所望の位置に弾性表面波発生手段4、より詳細には弾性表面波発生手段4の振動手段4bの櫛形電極4c、がコリメート角 θ により規定される幅より広く設置され、この弾性表面波発生手段4により弾性表面波を発生させると、この弾性表面波は球形状の内面を持つの基材2の内表面上で電極の重なり幅により規定された範囲内を上記コリメート角 θ に の方向に拡散することなく伝搬する。図1では、電極の重なり幅により規定された上記範囲が円環領域2bに相当しており、また上記コリメート角 θ に と直交する方向が最大円周線2aに沿った方向に相当している。

【0050】そして実際には、波長パラメータ(上記球面の上記連続する方向における周囲長さ/弾性表面波波長)が100万至800であり、櫛形電極の電極の幅がコリメート角(コリメートビームが得られる角)と等し

* なように、弾性表面波の伝搬状態は伝搬角 θ 、が増加しても音場の幅は殆ど変化しないコリメートビーム形状である。即ち、 θ 、 θ 、 の帯状部分に弾性表面波のエネルギーが閉じ込められている。これは無限媒体中のベッセルビームと同様な特性である。そしてコリメートビームが得られる開口半角 θ 、 をコリメート角 θ ω と呼ぶ。

【0045】図3の(a) 乃至(c) から明かなように、開口半角 θ 、がコリメート角 θ 。」に略等しい時、最も幅の狭い帯状部分に弾性表面波のエネルギーが閉じ込められている。

【0046】さらに、波数パラメータを変化させて上述したのと同様の数値解析を行った結果、波数パラメータ mによりコリメート角 θ ω が変化することが分かった。図3の(d)は、波数パラメータ mが300の場合に弾性表面波の伝搬状態がコリメートビーム形状になるのは、開口半角 θ が略4.5°であることを示しており、この場合のコリメート角 θ ω は略4.5°になる。

【0047】以下には、波数パラメータmが変化した場合のコリメート角 θ_{col} の値を示す。

[0048]

コリメート角 0 ෭ ෭

7. 0

4. 5

4. 0

3. 5

3. 0

いかそれ以上である、ことが好ましい。

【0051】ここで、発生する弾性表面波の波長は櫛型電極に電界が印可されることで圧電材料中に生じる電界分布の周期長すなわち電極周期に一般的に等しい。また、広帯域用の弾性表面波素子に見られるように、電極間隔が複数あるいは連続した幅を持つ場合にも、それに相当する弾性表面波の各周波数成分の波長について上記条件が成り立つ場合には、その周波数成分については伝搬方向垂直に弾性表面波が拡散しない弾性表面波素子が構成できる。

【0052】図4は、他の実施の形態例を示した説明図である。本発明の球状弾性表面波素子を用いて、液体センサーを構成した時の実施例を示す。ガラス製の厚板20(8mm厚)を図4(a)に示すようにくり貫いて断面が、半径Rが6.25mm(直径12.5mm)の球内面形状の一部となるように製作する。くり抜かれて、厚板の上下に開いた円形の穴は、流体等の開口部30、31として利用する。次に、図1(b)で示した弾性表面波発生手段を作成する。図4(b)は上部電極および下部電極を抵抗加熱蒸着により形成する方法を、模式的

40

環領域の少なくともその一部にそれらと反応して弾性常 数の変化する材料を塗布すれば、結果として基材内面を 伝搬する弾性表面波の伝搬に影響を与えることから、臭 気など流体の化学的性質に基づくセンサーを構成可能 で、そのときに必要な被分析用気体や液体の量は基材内 部を満たすに必要な最小の量ですむことも非常な利点で ある。気体によって弾性的な性質の変わるディグリセロ ールやメチルシリコンなどがあるが、これらの材料を表 面に塗布することによる弾性的性質の変化については公

知であるのでここで説明しないし、これらの種類によっ

て本発明が制限されるものではない。

12

【0056】このように、本願の発明に従った球状弾性 表面波素子は弾性表面波が伝搬される円環領域が基材の 内面にあるために素子の固定が容易であるばかりでな く、基材の外部表面に、信号処理用の増幅装置などを設 置することも可能であり、全体を導体で囲えば、外部か らの電気的な雑音に強く、また内部の信号を外部に漏洩 して他の装置に影響を与えることを防ぐことも容易であ る。特に、周波数フィルターとして使用する場合などのよう に、内部に流体を流す事がなければ、内部の弾性表面波 が伝搬する内表面に触らないないように他の素子や部品 を内部に格納することでよりコンパクト化をはかること が可能である。

【0057】なお上述した実施の形態及び変形例におい

て球状弾性表面波素子1は、非圧電体の球形状の内面を 持つ基材2の内表面の所定の位置に設けられた圧電材料 膜4a上に振動手段4bを設けることにより形成され る。しかし基材2を圧電材料により形成することもで き、図6(a)に示すように、圧電材料により形成され た基材50の内表面51上に所定の位置に表面弾性波発 生手段52 (ダブル電極)を直接設けることが出来る。 この場合は例えば、基材50はPZTであり、直接図6 (b) に示す電極パターンをクロムと金による蒸着によ って形成するだけでよく、作成が非常に容易である。 【0058】尚、図6(b)に示した電極パターンにつ いて、微細なパターンで形成してあるが、圧電体を電極 で挟んで形成するときと異なり、位置合わせが容易でこ のような複雑な電極パターンでも内面に形成することが 可能であった。この周期は350ミクロンで、発生する

【0059】また、周波数フィルターなどに使用する場 合には、基材内部を真空あるいは、特定のガスや液体で みたして開口を塞ぐなどすれば、外気の湿度や雰囲気の 変化による内面の弾性表面波の伝搬が影響をうけること によって素子の出力特性が変わることを防ぐことが容易 に可能である。

超音波の波長も同様で350ミクロンでった。

【0060】また、この発明の球状弾性表面波素子にお いて使用する少なくとも球面の一部で形成されていて円 環状に連続している基材の内表面の直径には制限がなく 非常に大きな直径のものから非常に小さな直径のものま

に示した説明図である。蒸着材料22 (電極材料)を蒸 着ヒーター23で加熱し目的物に蒸着するものである。 ガラス製厚板2Cの断面一部に、図4(b)に示すよう に、電極パターンの形成された蒸着マスク21 (横方向 から見た形状を模式的に図示)を用い、電極材料を加熱 蒸着し、クロム膜(500Å)と金(1500Å)の下 部電極24を形成する。電極周期Pは100 μ mにする ことで、40MHzのレーリー波(音速4000m/ s)を励起しやすいように設計した。また、電極の重な り幅Wは、2mmであり、帯状に周回するための先の条 件を満たしている。図4(c)はDCスパッタで圧電材 料の薄膜を形成する方法を模式的に示した説明図であ る。図4(c)に示すように、チャンバー25内に下部 電極24の形成された厚板20、 ZnOのターゲット 26、スパッタ用電極等を設置し、チャンバー内に酸素 ガスを導入し、ZnOのターゲット26とスパッタ用電 極間に、DC高圧電源27よりDC電圧を加え、ZnO 膜(厚さ20μm)を形成する。この時、ΖηΟ製のタ ーゲットは開口部30、31近傍に配置するとともに、 対向する電極は反対側に設置することで、基材内面に2 n Oの圧電膜を成長させることが出来る。次に、上部電 極を下部電極同様に蒸着して形成する。スパッタで用い るガスの濃度やDC高圧電圧の電圧など、また蒸着マス クの作成方法についても、公知の方法を利用できる。

【0053】この後、2箇所から電極を外部に取りだし て後、図4(d)に示すようにガラス厚板のくり貫き部 を挟んで液体配管を接続して、液体感知センサ40を作 成した。 櫛型電極の採用した櫛型電極の構成などは第1 の実施の形態に同じである。作成した流体感知センサー 40に対して図5(a)に示すような回路を構成し、流 30 体感知センサー40への信号の入出力ができる。図で、 インパルス信号発生器 4 4 でパルス信号を発生し、サー キュレーター41を介し、流体感知センサー40にパル ス信号を入力する。流体感知センサー40より発生した 信号は、サーキュレーター41からアンプ42を介しオ シロスコープ43に出力され、信号波形として表示され る。図4(b)の短時間幅のパルス信号(200V)を 流体感知センサー40に印可したところ、櫛型電極で発 生した弾性表面波は球内面形状の断面を伝播周回しその 反射波を再び櫛型電極に自身からの出力として図4

(c) に示す信号として観測した。レーリー波成分(周 波数約40MHz)のみを観測するために50MHz以 上の周波数成分を除いて表示している。図中AとBの間の 時間は、特に液体配管の中に液体の流れていない状態で は11.5マイクロ秒であった。

【0054】次に、液体が内部を流れたときにその強度 は弱くほとんど確認できなくなることによって、液体が 流れたことを検出出来ることを確認した。

【0055】また、基材内面に導かれる気体や液体のセ ンサーを構成するのに、それに接するように内面側の円 50 で、現在知り得る全ての手段により準備することが出来る。

【0061】さらに、上記基材の内表面の所定の位置に設けられる圧電材料膜も現在知り得る全ての手段により準備することが出来るし、この圧電材料膜上または上記基材の内表面の所定の位置に設けられる振動手段も現在知り得る全ての手段により準備することが出来る。ここにおける現在知り得る全ての手段には、導電性箔から櫛形電極状に独立して形成されたものを圧電材料膜上または上記基材の内表面の所定の位置に貼り付けたり、圧電材料膜上または上記基材の内表面上に蒸着や印刷やスパッタリング等により形成することを含んでいる。

【0062】尚、内部に液体を充填た場合について、液体が無い場合の弾性表面波と意図的に区別するために、液体が接しているときの弾性表面波を漏洩弾性表面波と呼ぶことがあるが本発明ではこの漏洩弾性表面波も弾性表面波と呼んでおり、漏洩弾性表面波を除外するものではない。

【0063】さらに、基材内面と液体境界近傍の、液体側にエネルギーを集中させながら基材内表面に沿って伝 20搬する回廊波とよばれるモードも存在し液体の音速に等しいことから液体の音速測定センサーとしてもしようできるが、本発明は、これら回廊波と呼ばれる波の伝搬を感知対象とした場合も除外しない。

【0064】以下この発明のその他の実施の形態について図7を用いて説明する。この第2の実施の形態では、弾性波や弾性表面波を励起して検出する方法が異なる。弾性表面波は以上詳述したような圧電材料に電界をかけることによって発生させることが出来るが、レーザービームを材料に照射して熱膨張を起こすことによっても漏 30 洩弾性波を発生して出力することが出来る。

【0065】レーザービームの当て方としては、材料 (基材)表面に直線形状の照射域を移動することで、直線に垂直方向に弾性波を励起伝播させることが出来る。また、2本のレーザービームを材料表面上で干渉させることで干渉縞を形成し、それによって特に弾性表面波を効率良く発生させることができる。さらに効率良く弾性表面波を発生させる方法として、走査干渉縞(SIF)を用いる方法がある。これらのレーザービームを用いて弾性表面波を励起する方法は公知であるのでここでは詳 40しく説明しないが、SIFを用いた方法についてその実施の形態について説明を加える。

【0066】球形状の円環状内面を含む基材はたとえば透明ガラスで作成される。基材の外表面は固定が容易な為に直方体に加工され、かつ2面についてはレーザーに対して平滑に光学研磨を行った。透明ガラス内面については全面にアルミ蒸着を行っている。アルミ蒸着は、レーザービームを吸収及び反射するに必要な最小限の厚さでよい。

【0067】レーザー発振器からは新されたレーザービ 50

ームは2本のビームにビームスプリッタと呼ばれる光学 部品によって分けられ一方のみ Δ f だけ周波数をかえ る。これらのビームを基材内面のアルミ面上で干渉させ ることで、レーザービームによる走査干渉縞が形成さ れ、同じ干渉縞の分布でアルミ面が熱膨張をおこして弾性波、特に表面弾性波を効率良く発振して内面上に弾性表面波を伝播させることができる。

14

【0068】図7(a)はその他の実施形態の例の、基 材内表面上における弾性表面波発生に使用される装置の 全体を概略的に示す説明図、図7(b)は、本実施形態 例の表面弾性波素子を断面で表した説明図である。図7 の(a)が、球形状の基材10の基材内表面12上に弾 性表面波を発生させ、それを検出する為の装置を示して いる。3mmの直径の2本のYAGレーザービームL 1. L 2が基材 1 0 の内表面 1 2 の所定の範囲W (図 7 の (b)) に対し略直角に向けられており、一方のYA G レーザービーム L 1 に対し他方の Y A G レーザービー ムL2はブラグセル14gを使用して30MHzだけ周 波数が偏移されている。異なった周波数を伴った2本の レーザービームL1, L2の干渉により、基材10の内 表面の所定の範囲W(図7(b))において2本のレー ザービーム L 1 、 L 2 が 照射された部分に走査干渉縞が 形成される。

【0069】第1の副回動反射鏡14d,第2の副回動反射鏡14h,さらに主回動反射鏡14eのような機械的な調整手段により、干渉縞の平均隙間が弾性表面波の波長に等しくされるとともに、干渉縞の走査速度は位相速度に等しくされ、干渉縞と弾性表面波との位相の整合が行われる。レーザービームL1,L2は、干渉縞と弾性表面波との間の長い相互作用時間を達成する為に、100ns程度の特別に設計された長いパルスを有している

【0070】なお上記所定の範囲W(図7の(b))は最大円周線12aに沿い球形状の基材10の内周面(内表面)の一部で規定されている円環状に連続している円環領域12bを規定している。このように、櫛型電極を用いなくとも、球形状の内表面上に、ある音源幅をもって条件に沿った波長の弾性表面波を特定の方向に伝搬するように励起することで、ある円環の幅内を、拡散することなく周回させることが出来る。

【0071】内面に励起伝播する弾性波の検出はナイフエッジ法等を用いて光学的に行うことが出来る。ナイフエッジ法を用いる場合は、細く絞ったレーザービームを内面のレーザーを反射する材料表面の微小領域に集束照射して、その反射光の一部をスリット等で遮蔽する。遮蔽されなかったビームの強度を電気的にフォトダイオードなどを用いて信号化するものであって、基材内面を弾性表面波が伝播することで起きる内表面の微小な傾きによるレーザー反射波ビームの振れから非接触で弾性表面波を電気信号として観測することが出来る。

【0072】この構成の場合、弾性表面波を励起させるための圧電材料を形成する必要が無く、パターンニングされた電極も無い為に、圧電材料が励起されて基材内面を周回する弾性表面波の伝播を阻害することがないだけでなく、任意の周波数を励起出来るなどの特徴を持つことは明白である。

【0073】また、以上説明した実施の形態でも、図4(d)に示すように本発明の弾性表面波素子を液体の搬送される配管の途中に形成すれば、弾性表面波の伝播速度は液体があるときと無いとき、或いは液体の弾性的性質によっても変化することを利用して、液体センサーとして利用できることが明らかである。

【0074】特にレーザーを用いた方法では、内部を流れる液体に圧電体などによって構成される弾性表面波発生手段を形成する必要がなく、たとえば化学的に反応性の高い液体のセンサーをも構成可能な利点を有する。

【0075】なお、球の内面形状の基材内面を帯状に伝 播する弾性表面波は互いに伝播経路を交差しても互いに 影響しないことから、複数の弾性表面波発生手段を同一 内面に構成する事もできる。この事は、圧電材料を用い 20 て弾性表面波を励起するときも、レーザービームを用い て励起するときも同様である。図8に、その例を示す。 この場合は2つの弾性表面波発生手段をたがいにそれぞ れの発生した弾性表面波の帯状の周回経路60、61が 交差するように作成している。周回経路60の領域をの ぞいた部分には気体によって弾性的な性質が変化する材 料を塗布することで感受用周回経路を構成している。周 回経路61の周回経路による出力は基材内部を流れる気 体の変化によって出力を変化させるとともに温度変化に よっても影響されるが、温度変化を周回経路60の信号 変化から測定して、周回経路61の結果を構成する事が 可能である。

[0076]

【発明の効果】以上詳述したことから明かなように、この発明に従った球状弾性表面波素子は、従来の弾性表面波素子に比べ遥かに性能を高めることが出来るばかりでなく、コンパクトでもあり、液体や気体のセンサーを容易に構成可能で、また、内部を真空や特定の気体や液体で密封すれば外部の環境に対して安定な弾性表面波素子を構成でき、また基材内部に弾性表面波の伝搬領域が形成されているために、取り扱いや固定が容易で、且つ基材外部の表面に電子回路等を形成することも出来る。

【0077】なお、弾性表面波の発生を、レーザービームを用いて行う方法によっても、上記の利点は共通であり、とくに、基材表面の加工よって光学系を兼ねさせることもできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の球状弾性表面波素子の第1の実施形態の例を示す説明図で、図1(a)はこの発明の第1の実施の形態に従った球状弾性表面波素子の概略的な説明

図、図1(b)は弾性表面波発生手段の一例を平面で示した説明図である。

16

【図2】球状弾性表面波素子の内表面の所定の位置に振動手段を設ける幅を規定する為に使用する式の基礎となる座標系を概略的に示す斜視図である。

【図3】(a),(b),(c),そして(d)は、図2の座標系を使用して作成された式により計算された波数パラメータm(円周の長さと弾性表面波の波長の比)と開口半角(振動手段を設ける幅の1/2)を変えて得られた弾性表面波が球状弾性表面波素子の球形状の内面を持つ基材上を伝搬する4つの状態を概略的に示す図である。

【図4】図1の第1の実施の形態に従った球状弾性表面 波素子をつかった液体センサーを構成する時の説明図であ る。

【図5】(a)は図4の液体センサーを用い回路を構成した説明図、(b)はセンサーに入力したパルス波形を示す図、(c)はセンサーより出力された波形を示す図である。

【図6】本発明の球面弾性表面波素子の実施例の一部分を示す説明図である。

【図7】(a)は、第2の実施例の形態で利用されるレーザーを用いて弾性表面波を派生するにもちいられるレーザー発振装置、その加工を行う光学系、及び弾性表面波表面で発生する弾表面波をレーザーをもちいて検出する方法の説明図、(b)は第2の実施の形態に従った、レーザーを用いて弾性表面波を励起する方法を採用するにもちいる弾性表面波素子の構成を断面で示す説明図である。

【図8】本発明の球面弾性表面波素子の実施例の一部分を示す説明図である。

【符号の説明】

1・・・・球状弾性表面波素子

2 · · · · 基材

2 a · · · 最大円周線

2 b・・・円環領域

2 c・・・球形状の内表面

4・・・・弾性表面波発生手段

4 a · · · 圧電材料膜

0 4 b・・・振動手段

4 c・・・櫛形電極(上部電極)

4 d・・・櫛形電極(下部電極)

6・・・・高周波電源

8・・・・支持体

9 ・・・ 基板

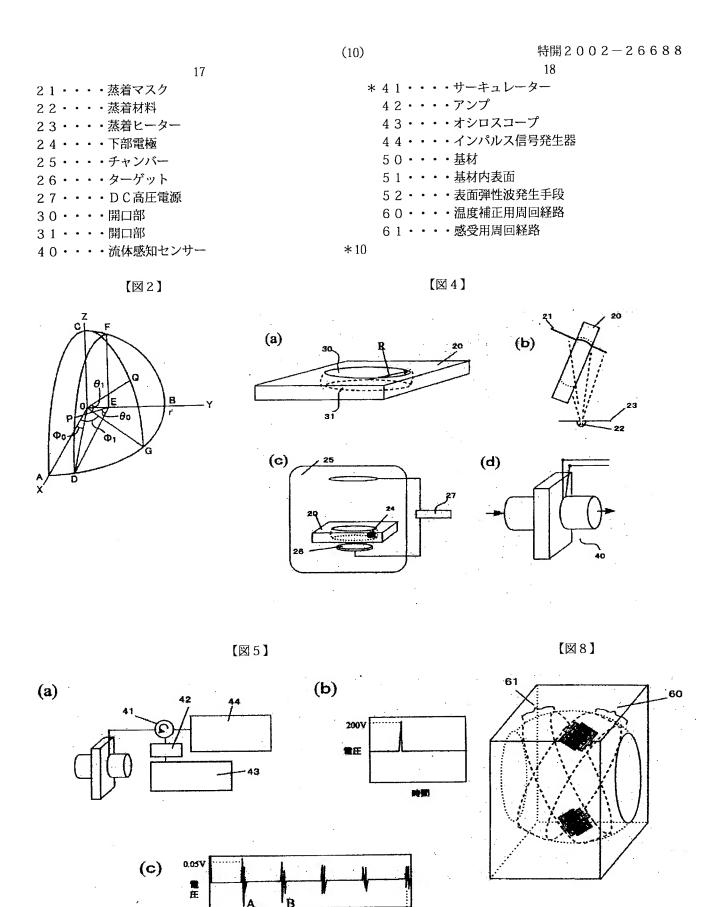
10・・・基材

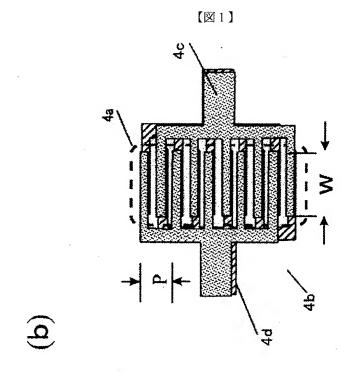
12・・・基材内表面

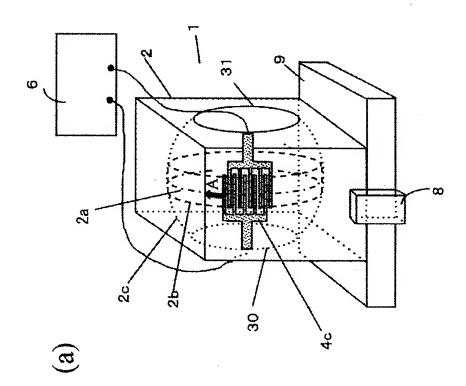
12a・・・最大円周線

12b・・・円環領域

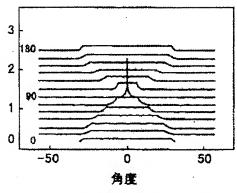
50 20 · · · · 厚板



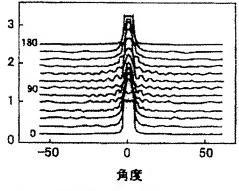




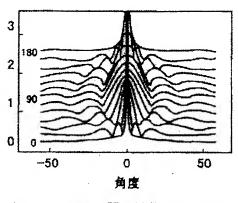
【図3】



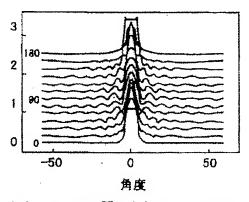
(A) m=800、開口半角 θ_A = 30deg



(B) m=600、開口半角 $\theta_A=3.5\deg$

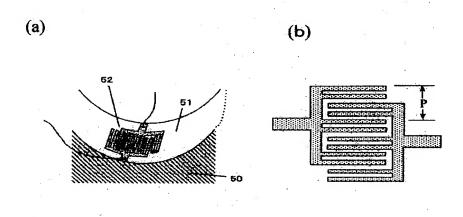


(C) m=800、関口半角 $\theta_A=1$ deg



(D) m=300、開口半角 θ A= 4.5deg

【図6】



| Tab | Tab

(a)

(b)